First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L1: Entry 5 of 10

File: JPAB

Feb 4, 1992

PUB-NO: JP404032195A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04032195 A

TITLE: ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE: February 4, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMAMOTO, YUJI TAKAYAMA, MASAYA TAKAMATSU, ATSUSHI TAKAHASHI, OSAMU

INT-CL (IPC): H05B 33/22

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce an applied light emitting voltage so as to make a high voltage withstanding property of a drive circuit unnecessary by interposing a manganese sulfide layer between an EL light emitting layer and one or both of insulating layers.

CONSTITUTION: A transparent electrode 2 made of indium tin oxide as a transparent conductive film is formed by sputtering on a transparent glass substrate 1, followed by etching for patterning. An insulating multiple layer 3 is formed by a plasma CVD method on the transparent electrode 2. Furthermore, a manganese sulfide layer 7, an EL light emitting layer 4 made of zinc sulfide doping manganese, and a second manganese sulfide layer 8 are formed in sequence by, e.g., a chemical deposition method, and moreover, a second insulating layer 5 like the insulating layer is formed in the same manner. Additionally, on the second insulating layer 5, an aluminum film for a voltage applying electrode is sputtered, and followed by etching for patterning, thus forming an opposite electrode 6 to complete an EL element.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-32195

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月4日

H 05 B 33/22

8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

会発明の名称 EL素子およびその製法

②特 願 平2-136156

修

②出 願 平2(1990)5月25日

@発明者 山本

三重県松阪市内五曲町71

個発 明 者 髙山 昌也

三重県多気郡勢和村朝柄2289 敦 三重県伊勢市竹ケ鼻町72番地201号

髙松

三重県松阪市大平尾町72

個発 明 者 柢 勿出 願 人

セントラル硝子株式会 山口県宇部市大字沖宇部5253番地

社

19代 理 人 弁理士 坂本 栄一

1. 発明の名称

EL素子およびその製法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1) 基板に、EL発光層を挟んで一対の絶縁層、 さらに一対の電極を積層、重着して形成した E L 素子において、前記 E L 発光層と、一方 または双方の絶縁層の間に硫化マンガン層を 介在せしめたことを特徴とするEL素子。
 - 2) 基板にEL発光層を挟んで、一対の絶縁層、 さらに一対の電極を積層、重着し、かつ前記 PL発光層と、一方または双方の絶縁層の間 に硫化マンガン暦を介在せしめるEL素子の 製法において、前記EL発光層はマンガンを ドーピングした硫化亜鉛よりなり、該EL発 光周と硫化マンガン暦を連続的に成膜するこ とを特徴とするEL素子の製法。
- 3. 発明の詳細な説明 〔産業上の利用分野〕

本発明は、エレクトロルミネンス(EL)耳 象を利用してディスプレイ等に応用される薄膜 Eし素子およびその製法に関するものである。 〔従来技術とその問題点〕

従来の薄膜EL素子の一般的な例を示せば、 ガラス等からなる透明基板上に透明電極、絶縁 層、EL発光層、第2絶縁層および対向電極を 順次積用して形成し、透明電極と対向電極との 間に数10Hzから数KHz の交流電場を印加するこ とにより E L 発光層 4 内の活性種イオンを励起 して発光させるものである。

前記印加発光電圧は100V以上を必要とするが、 これを低下できれば、駆動回路に高耐圧を必要 としなくなることによるコストダウン、さらに 素子への負荷が低減されることによる長寿命化、 あるいは消費電力量の低減等が図れ、産業利用 上きわめて有利となる。

印加発光電圧を低下するための方策として絶 縁層に高誘電率のものを用いたり、その膜障を 薄くしたり、EL発光層の鏡厚を薄くする等の

特別平4-32195 (2)

試みが為されているが、耐久性に劣り、発光輝度が低い等実用上多くの問題を残す。

また、例えば特別昭63 - 231897号、特別昭63 - 231898号には、特に希土類ドーブEL発光層を有するEL素子に適用できるもので、EL発光層と関絶経層の間夫々に複数の半導体層を介在させることにより、電圧印加に際し電荷をEL発光層中に容易に導入でき、印加発光電圧を低減できることが関示されているが、前記複数の半導体膜形成のための工程が増大し、手間も要するため有利な手段とはいい難い。

さらに特別昭63-186292号には、EL発光層の内部または近接した位置にアンチモン化セシウム等の外部光電効果を有する層を設け、外部等からの光により当該層の電子をEL発光層中に導入することにより、印加発光電圧を低減できることが開示されているが、希少元素を含むる高価なものであったり、成分組成が複雑である毎成膜コストを高膜し、また本発明の目的の1つであるEL発光層を含めこれらを、工程を変

更することなく連続して容易に成膜することは 困難であるという難点がある。

本発明はこれら問題点を解消し、印加発光電圧を低下して、駆動回路に高耐圧を要さないことによる製造コストダウン、素子の長寿命化あるいは消費電力量の低減等に有効なEL 素子のおよび低化マンガン層およびEL 発光層の連続成膜が簡単容易なEL 素子の製法を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は基板に、EL発光層を挟んで一対の 絶縁層、さらに一対の電極を積層、重着して形成したEL素子において、前記EL発光層とと、 一方または双方の絶縁層の間に硫化マンガン層を介在せしめたこと、および該EL素子の製法 において、前記EL発光層はマンガンをドービングした硫化亜鉛よりなあ、該EL発光層とないで、 化マンガン層を連続的に成膜することからなる。 (実施例)

以下添付の図面に基づき本発明を説明する。

第1図は本発明の側断面図であり、1はガラス等よりなる透明基版で、核透明基板1上に透明電板2、絶縁層3、EL発光層4、第2絶縁層5、および対向電板6を積層重着し、さらに前記絶縁層3とEL発光層4と第2絶縁層5の間に、夫々硫化マンガン層7、第2硫化マンガン層8を介在させ、EL素子を形成するものである。

本発明の製造手段を例示すれば、市販の透明がラス基板(コーニング#7059) 1 上に、In 20 3-Sn0 2 系の透明導電膜であるITO (酸化インジウム編)からなる透明電極 2 をスパッタリング形成し、エッチングしバターン化する。次に、この透明電極 2 上にSiO 2 およびSi 3 N 4 の複層絶縁層 3 をブラズマCVD 法により形成し、さらに後述するように硫化マンガン(MnS) 層 7、マンガンをドーピングした硫化亜鉛(Zn S: Mn , Mn = 0 . 3 at %)からなるEL 発光層 4 、次いで第 2 の硫化マンガン層 8 を例えば化学的 高着(CVD) 法により連続して成膜し、その上に前記絶縁層同様の第

2 の絶縁層 5 を同様に形成し、さらに 返第 2 の 絶縁層 5 上に電圧印加電極用のアルミニウム 腰 をスパッタリング後ェッチングしパターン化し て、対向電極 6 を形成しE L 素子を完成するも のである。

前記 磁化マンガン暦 7 およびマンガルをドーピングした硫化亜鉛からなる E L 発光階 4 、 さらに 第 2 の硫化マンガン暦 8 を連続成 膜するには 物理的、化学的 蒸着法等 その手段は 間わないか、 好週には有機金属化合物化学的 業者法 (MOCVD 法) を採用するものであり、 第 2 図に満 10 に 透明電影に、加熱手段 9 を設けた反応槽 10 に 透明電影 および絶経層 2 、 3 を 膜付けした ガラス 基板 1 をセッティングし、 反応槽 10 内に 有機 亜鉛化合物 13 の 蒸気をキャリヤーガス 14 とともに 過量 送入し 前記 絶経層 3 上に 酸付けする。

群しくはMOCVD法においてはまずキャリャーガス14、例えば水素を有機マンガン化合物11、例えばジシクロペンタジエニルマンガンと、有

特閒平4-32195 (3)

機磁黄化合物12、例えばメチルメルカブタンを 流量調整しつつ反応槽10内に送入し、予めヒー ター9により例えば480℃に加熱した基板1の 絶縁層 3 上に蒸着せしめて、硫化マンガン暦 7 を形成し、次に前記各化合物11、12を再度流量 調整しつつ、有機亜鉛化合物13、例えばジェチ ル亜鉛を調整、送入しマンガンをドーピングし た硫化亜鉛からなるBL発光層4を形成する。

さらにジメチル亜鉛13の送入を止め、前記同 様の操作でジシクロペンタジェニルマンガン11 およびメチルメルカプタン12により同様な硫化 マンガン層8を形成し、ここに硫化マンガン層 7 - E L 発光 相 4 - 第 2 の 硫 化 マンガン 暦 8 の 積層膜を、逐一工程を変更することなく操作の 切換えにより連続して得ることができる。

なお、前記硫化マンガン層はいずれか一方、 7または8であっても印加発光電圧の低下に効 果を有するが、より好ましくは関方7、8に設 けることにより著しい効果を奏するものである。 硫化マンガン暦 7 、 8 の作用機構については

明らかでないが、電圧印加に際して硫化マンガ ン暦中の電子がEし発光暦4に移動し、発光に 寄与することは充分推察されるところである。

前記したように硫化マンガン周とEL発光層 の一連の成膜は他の公知の物理的、化学的蒸着 手段でも可能であるが、組成コントロールが容 易なこと、成膜速度が早いこと、原料蒸発温度 が低く、また低温で成膜できること、膜の接着 性に優れること等多くの利点を有するMOCVD 法 を推奨するものである。

このように形成したEL素子と、前記実施例同 様に形成し、ただし硫化マンガン層7、8 を全 く介在させない従来公知のEL素子(比較例)に ついて、電圧印加し発光輝度を測定したところ、 第3図に示すような発光輝度特性曲線が得られ た。ここで曲線Aは実施例にかかるもの、曲線 Bは比較例にかかるもので、実施例においては 100V以下で発光し、かつ印加電圧の調整により 発光輝度を適宜加減できるいわゆる階級表示が 可能である点で、きわめて有用であり、実用性

に富むことが明らかである。

(発明の効果)

本発明によれば、硫化マンガン層の介在によ りEL素子の印加発光電圧を低下させ、製造コス トダウン、長寿命化あるいは消費電圧の低減を 図ることができ、またその製造に際しても、マ ンガンをドーピングした硫化亜鉛よりなるEL発 光層との連続成膜により容易かつ能率的、効率 的に行うことができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の側断面図、第2図はその1 製造手段を示した図、第3図は印加倉田・森井 輝度特性を示したグラフである。

l---透明基板

2---选明電圧

3--- 紛紛 周

4 - - - BL 発光 層

5---第2 絶経層

6---対向電極

7---硫化マンガン層 8---第2硫化マンガン層

10--- 反応期

特許出頭人 セントラル硝子株式会社 代理人 弁理士 坂

